

今後の予定

平成 22 年 1 月 25 日（月） 第 4 回意匠審査基準ワーキンググループ
時間：13：30～15：30
会場：特許庁 16 階 特別会議室

平成 22 年 2 月（予定） 「審査の進め方（案）」についての
パブリックコメント（日本語、英語）募集